

Study of In_xSi_{1-x} and ZnS thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis and chemical deposition = Ultraheli pihustuspürolüüs ja keemilise sadestamise meetodil kasvatatud In_xSi_{1-x} ja ZnS õhukeste kilede uurimine
Ernits, Kaia 2009 <https://digi.lib.ttu.ee/i/?452> https://www.ester.ee/record=b2524289*est